



**FORMATION OF SILICON NITRIDE AT PULSE IRRADIATION OF SURFACE
BY NITRIC PLASMA**

*B.M. Ibraev, A.M. Zhukeshov
Al-Farabi Kazakh State University, Almaty*

**ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ОБЛУЧЕНИИ
ПОВЕРХНОСТИ АЗОТНОЙ ПЛАЗМОЙ**

*Ибраев Б.М., Жукешов А.М.
Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, г. Алматы*

* * *